#### 平1-198759 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

®Int. Cl. 4 G 03 F 7/20 H 01 L 21/30 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 平成1年(1989)8月10日

3/101 H 01 S

3 1 1

H - 6906 - 2HS - 7376 - 5F

請求項の数 1 (全7頁) 7630-5F審査請求 未請求

照明装置 ⑤発明の名称

> **②特** 昭63-22131 顖

昭63(1988) 2月3日 22出

@発 明 者 西 健

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会

社大井製作所内

株式会社ニコン 勿出 願 人

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 佐藤 正年

> 明 細

## 1. 発明の名称

照明装置

## 2. 特許請求の範囲

コヒーレントな光を出力する光源と、出力され た光を適宜径に拡大するためのエキスパンダ光学 系と、前記径が拡大された光東を入射し、該光束 の強度分布をほぼ一様に整える強度分布一様化手 段とを備え、さらに、前記光源と前記強度分布一 様化手段との間に、前記光源から出力された光を 分割するとともに該分割された光を互いに光の可 干渉距離より大きな光路差を与えてから合成する 手段を設け、該手段により前記光源からの光の時 間的コヒーレンスを低減させてから前記強度分布 一様化手段に入射させることにより、被照射対象 を均一に照明することを特徴とする照明装置。

## 3.発明の詳細な説明

【産衆上の利用分野】

本発明は、コヒーレンスな照明系によって物体 を照明する装置に関し、特にそのスペックル除去 に関するものである。

## [従来の技術]

第4図は、コヒーレンスな照明系によって物体 を照明する装置の一例を示す構成図である。

図において、10はレーザ制御装置、12はパ ルス性のレーザ発振装置、14はフィルタ、16 はシャッタである。レーザ発振装置12は、レー ザ制御装置10によって発根タイミング及び発振 強度を制御されながらレーザビームを出力する。

レーザ発振装置12から出力されたレーザビー ムは、フィルタ14により光量を調整された後、 ピームエキスパンダーを構成する凹レンズ18及 び凸レンズ20を透過する。レーザピームはこの エキスパンダによって一定のピーム径に拡大され た後、フライアイレンズ22に入射する。フライ アイレンズ22は、入射した光から複数の光束を 形成する。そして、これら複数の光束からなる照 明光は、コンデンサーレンズ24を介してレチクル(マスク)R全面に照射される。ここでフライアイレンズ22とコンデンサーレンズ24の組合せは、レーザビームの強度分布を一様化する手段として働く。

でこで、前記フライアイレンズ 2 2 は、照度を 均一にするため及びスペックルを除去するのの 設けられている。すなわち、レーザピームが のおかしてかが、このようながのの が光をなしチクルRに照射した場合、レチクル の光量が不足しているが、フラインンズ 2 2 によっての のため、フライアイレンズ 2 2 によって明 射対象物上を重畳している が均一となるようにしている

一方、レーザピームは一般にコヒーレンスが良いのでスペックルを生じやすい。しかし、狭帯化等を行わないエキシマレーザは完全なコヒーレント光ではなく、第5図のピーム断面図に示すよう

さらに、レーザビームの断面光量分布の形状が 第5図に示すようなガウス分布であるため、フラ イアイレンズの周辺部に入射する光量が少なくな るので、スペックル除去効果が十分に得られない という問題点があった。

本発明は上記のような問題点に鑑みてなされたものであり、コヒーレントな光を出力する光源を 用いた場合でも、スペックルの発生を十分に防止 でき、均一な照明が行える照明装置を提供することを目的とする。

## [課題を解決する為の手段]

上記目的を達成するために、本発明に係る照明 装置は、前記光源と前記強度分布一様化手段との間に、前記光源から出力された光を反射、あるいは透過により分割するとともに該分割された光を 互いに光の可干渉距離より大きな光路差を 行から合成する手段を設け、 該手段により光源からの光の時間的コヒーレンスを低減させてから記 強度分布一様化手段に入射させるようにしたもの

に、一定間隔 a 以上離れたレーザ光束は互いに干渉し合わない。従って、フライアイレンズ 2 2 によって間隔 a 以上離して複数の光束を形成して頂ね合せることにより、スペックルが生じないようにしている。

#### [発明が解決しようとする課題]

上記の如き従来の技術に於いては、フライアイレンズによってスペックルの除去を行っているが、スペックルを十分に除去するためには、形成する光東数の多いフライアイレンズを使用する必要がある。しかし、フライアイレンズは形成する光東数が多くなるほど製作が困難となり、コストも高くなるという問題点があった。

また、波長幅を小さくする(狭帯化)ためにインジェクションロッキング法等を用いる場合があるが、この場合にはレーザピームの空間的コヒーレンスが極めて高くなり、フライアイレンズのみでは十分にスペックルを除去できないという問題点があった。

である.

## [作用]

スペックルは光のコヒーレンスが良い場合に生じる。すなわち、空間的コヒーレンス及び時間的コヒーレンスのいずれもが高い場合に生じる。従って、光の空間的コヒーレンス又は時間的コヒーレンスのいずれかを低下させることによりスペックルを防止することができる。

### [実施例]

以下、添付図面を参照しながら本発明の実施例について詳細に説明する。第1図は本発明の一実施例を示す構成図である。図において、第4図と同一符号は同一部分を示す。

レーザ発掘装置12から出力されたレーザピームは、フィルタ14を介して三角ブリズム光学系100に到達する。この三角ブリズム光学系第100は、正三角形の第一ブリズム102角がの第一ブリズム104からなり、これらの三角でリズム104から再び外の他の25年でなる。なお、第二プリズム104の内部となっては第一プリズム10内部光路長はレーザになり、第一プリズムの内部光路長はレーザになり、第一プリズムの内部光路長はレーザでなの下沙距離よりも大きくなるように設定されている。

各プリズムのプリズム面は、いずれも到達する 光のうち1/3の光量を反射し、2/3の光量を 透過するようになっている。一方、各プリズム内

第一プリズム102内の1回転の光路長をちとすると、第二プリズム104内の1回転の光路長は2bとなる。このとき、第一プリズム102に到達する光の光量を1とすると、各分割光のプリズム内の光路長及び光量は第1表のようになる。

第1 表の結果から、第一プリズム102及び第 二プリズム104内の光路長ごとの光量分布は次 のようになる。

光路長 0 b 2b 5b 6b 光压比 81:108:144:144:84:48:16

このように、光路差が b 以上異なる複数の光に 分割される結果、三角ブリズム光学系 1 0 0 から 射出される光は、時間的コヒーレンスが 1 / 5 ~ 1 / 6 程度に低下することになり、スペックルの 発生が大幅に低波される。なお、上記三角ブリズ ム光学系 1 0 0 を通過させたときに得られる光量 は、入射光の約 8 0 %程度である。 においては、入射した光は入射面以外の2面で全反射されて入射面に戻り、再び1/3の光量が反射され、2/3の光量が透過してブリズム外に射出される。反射された光はさらに他の2面で全反射されて入射面に戻り、上述の如く反射及び透過を繰迟す。

従って、各プリズムに到達した光は、プリズム内に入射せずに反射する光、プリズム内に入射してプリズム内で1回転して外部へ出る光、プリズム内で2回転して外部へ出る光等、光路長の異なる複数の分割光に分割された後、プリズムから射出される際に再び合成されることになる。

従って、三角ブリズム光学系100に到違した レーザピームは、まず第一ブリズム102におい て上記のように分割・合成された後、第二ブリガ ム104に到違し、同様に分割・合成されて射出 される。このように、レーザピームを三角ブリズ ム光学系100を通過させると、レーザピームの 時間的コヒーレンスが低減される。次にその作用 について詳述する。

第 1 表

光の進路		光路長		
JUXA102 79X	£104	79X4102	1427104	8+
反射 反	$\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$	O	0	0
反射 1匹	$1 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{27}$	0	2 b	2 b
反射 2 回	$1 \Leftrightarrow \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{27}$	0	4 b	4 b
1回転 反	$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{27}$	b	. 0	b
1 回転 1 0	$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{81}$	b	2 b	3 b
1回転 2回	i 転 $\frac{1}{3}$ $\times$ $\frac{2}{3}$ $\times$ $\frac{2}{3}$ $\times$ $\frac{1}{3}$ $\times$ $\frac{2}{3}$ $=$ $\frac{8}{243}$	b	4 b	5 b
2 回転 反	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$	2 b	0	2 b
2 回転 1 回	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{16}{243}$	2 b	2 b	4 b
2 回転 2 回	$\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{16}{729}$	2 b	4 b	6 b

上記のように、三角ブリズム光学系100によって時間的コヒーレンスが低減された光を用い、従来装置と同様に凹レンズ18、凸レンズ20、フライアイレンズ22、及びコンヂンサレンズ24(レンズ22、24によって強度分布一様化手段が構成される)を介して被照射対象たるでは、スペックル除去効果をさらに高めている。

上記三角ブリズム光学系100から射出された 光は、凹レンズ26及び凸レンズ28からなるビームエキスパンダーによって適宜径に拡大された 後、第一偏光ビームスブリッタ202に入射し、 ここで異なる偏光に分割される。

第一の偏光は、前記第一偏光ピームスプリッタ 202を透過し、さらにミラー210及び212 によって偏向され、第二個光ピームスプリッタ 206に入射する。この偏光の断面光量分布は、 第3図(a) に示すように当初のガウス分布をなしている。

一方、第二の偏光は、前記第一偏光ビームスプリッタ202で偏向され、光学部材204をに入すりッタ206に入まり、第二偏光ビームスプリッタ206に入まり、第二偏光ビームスプリッタ206に入まり、第2回に不可は、第2回に不可は、中央部が円柱状であったのような構成の光学部材204を光が円錐ののような構成の光学部材204を光が円錐があったり入射した場合、光の断面光量分布は、から入射した場合、光の断面光量分布は、から入射した場合、光のようなが反には第3回(a)のようなが反にが反射にあるときなりにあるときなりにあるときなりにあるときなりにあるときなりにあるときなりにあるときなりにあるときなりにあるときなりにあるときなりにあるときなりにあるとものが反射にあるとものが反射にある。

上記両偏光が第二偏光ピームスプリッタ206で合成されると、第3図(c) に示すような断面光 量分布を示し、光量分布が平坦化されていることが分る。従って、このように断面光量分布が平坦化された光を凹レンズ18及び凸レンズ20を介してフライアイレンズ22に入射させれば、フラ

イアイレンズ22の周辺部に入射する光量も十分となり、フライアイレンズ22によるスペックル除去効果がさらに顕著に得られるようになる。なお、前記ピーム平坦化光学系200によって平坦化された光東は偏光に片寄りが生じているので、
λ/4板208を設け、これによって円偏光に変えている。

上述の如く本実施例の構成によれば、レーザ光 添から出力されたレーザピームを第一プメム 104を透過させて、アリズム 104を透過させて、アリズム 104を透過させる。 102及び第二プリズム 104を透過させる。 20年 で 20年 で 30年 で

なお、本実施例においては、光の時間的コヒーレンスを低下させるための手段としてプリズム系

方向性をなくすのがよい。また、プリズム104から射出した光の偏光に偏りがある場合でも、偏光ピームスプリッタ202へ入射する光の偏光方向を、偏光ピームスプリッタ202の入射面に対して約45°方向にすればよい。

## [発明の効果]

## 4. 図面の簡単な説明

を用いた例を示したが、何等これに限定されず、 光を分割し、互いに光の可干渉距離よりも大きな 光路登を与えた後に再び合成するような手段であ ればよい。

また、上記実施例においては、ブリズム面の反射率と透過率の比が1:2のものを用いたが、この比が他の値のブリズムであってもよい。さらに、三角ブリズム光学系は単体であっても、あるいは3個以上のブリズムで構成したものでもよい。

第1図は本発明の一実施例を示す構成図、第2 図はピーム平坦化光学系を構成する光学部材を示すものであって第2図(a) はその正面図、第2図(b) はその側面図、第3図はレーザ光源から射出されたレーザピームの断面光量分布を示すものであって第3図(a) はピーム平坦化手段に入射前の断面光量分布図、第3図(c) はピーム平坦化手段を透過後の断面光量分布図、第4図は従来の明装置の一例を示す構成図、第5図はレーザピームの断面光量分布図である。

## [主要郎分の符号の説明]

10…レーザ制御装置

12 … レーザ発振装置

14…フィルタ

16…シャッタ

18,26…凹レンズ

20,28…凸レンズ

22…フライアイレンズ

# 持開平1-198759 (6)

24…コンデンサーレンス

102…第一プリズム

104…第二プリズム

202…第一偏光ピームスプリッタ

204…光学部材

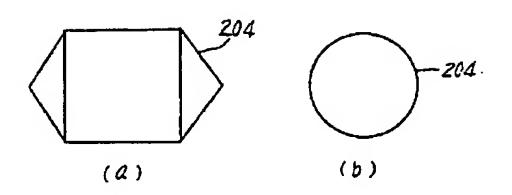
206…第二偏光ピームスプリッタ

208…2/4板

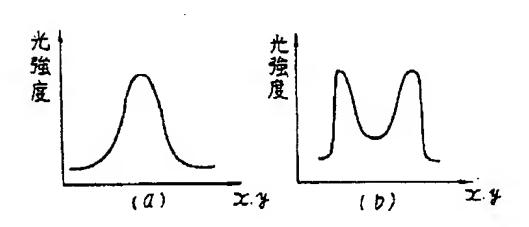
210,212…ミラー

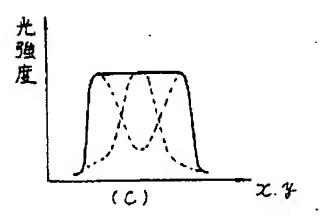
R…レチクル

代理人 弁理士 佐 蘇 正 年

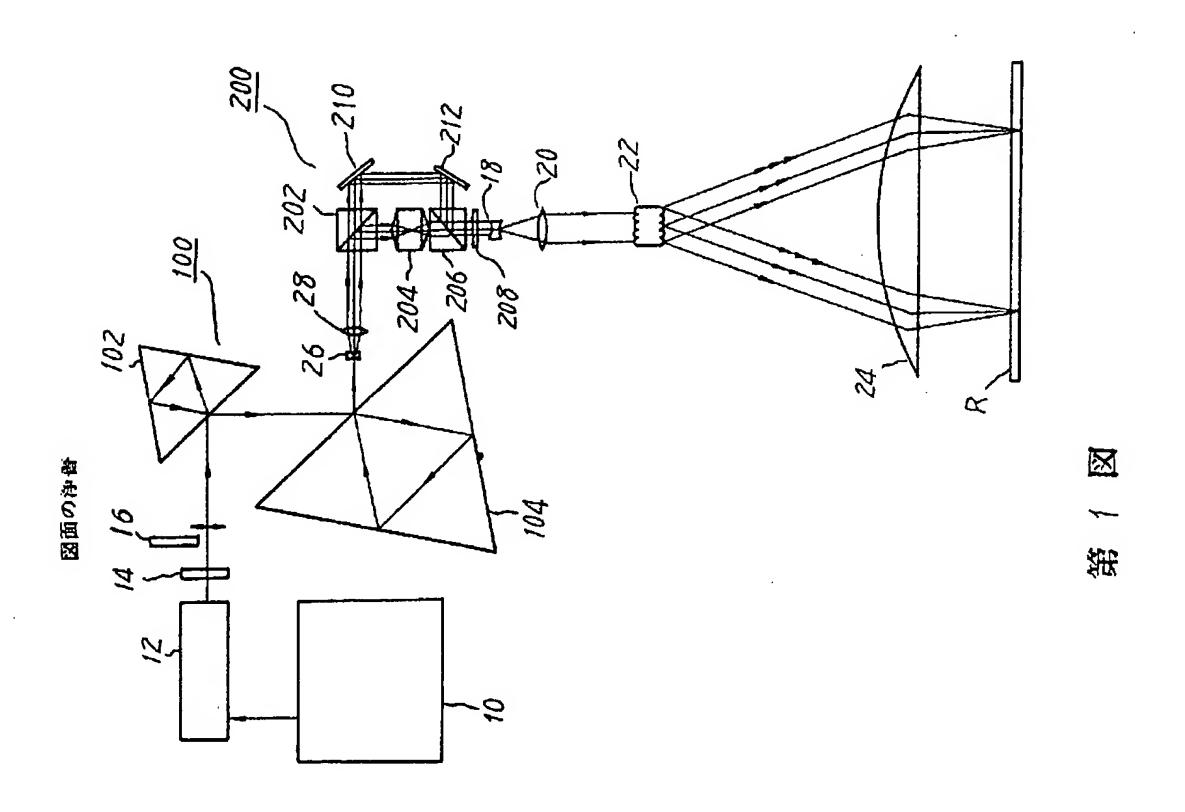


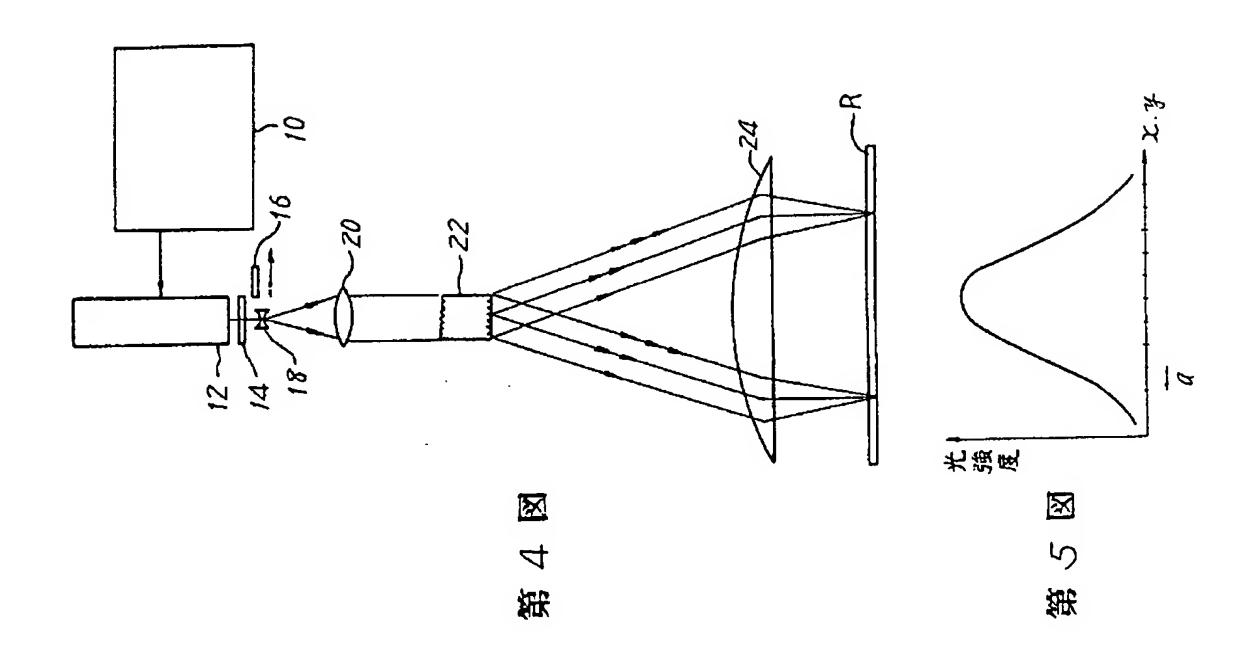
第 2 図





図と策





# 手 続 補 正 書 (方式)

昭和63年 5月12日

特許庁長官股

1. 事件の表示

特颐昭83-22131号

2. 発明の名称

照明 裝置

3. 補正をする者

事件との関係特許出願人名 称 (411) 株式会社 ニ コ ン

4. 代 理 人

住 所 東京都徳区虎ノ門一丁目21番19号 秀和第2虎ノ門ビル

電話 東京 (03)504-3508(代表)

氏 名 (9208) 井理士 佐 邸 正 年



5、補正命令の日付

昭和63年 4月 6日 (発送日 昭和63年 4月28日)

6. 補正の対象 図 面。

7. 補正の内容 別紙の通り。



昭和63年4月15日名外次贝萨(一括)